(0

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開書号 特開2000-150765 (P2000-150765A)

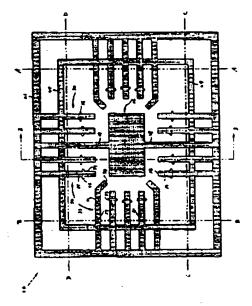
(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

L 23/50 U H R 23/23 A 23/12 F 建請求 未請求 請求項の数32 書面 (全 19 頁)
R 23/28 A 23/12 F 注謝求 未設求 資泉項の歓迎 杏面(全 19 頁)
23/28 A   23/12 F   上前求 未額求 前求項の数2 杏面 (全 19 頁)   1原人 599162185
23/12 F 注前水 未額水 前水項の歓2 杏面 (全 19 頁) 1版人 599162185
<b>胚請求 未請求 請求項の数32 杏面 (全 19 頁)</b> 
1最人 599162185
アムコール テクノロジー、インコーポレ
ーチッド
アメリカ台衆国 アリゾナ州 85248-
1604, チャンドラー, サウス ブライス
n-k 1900
出版人 599160965
アナム セミコンダクタ, インコーポレー
<b>チッド</b>
韓国 ソウル 133-120, スンドンーク.
スンス 2ーガ 280ー8
<b>C</b> 理人 100065916
井理士 内原 雷
最終質に続く

(54) [発明の名称] 牛塔体集積回路プラスチックパッケージ、およびそのパッケージの製造のための低小型リードフレームおよび製造方法

(57)【要約】 (貸正有)

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックパッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 パッケージはダイ、ダイパッド、ボンティングワイヤと割止材とからなる。 金属リードフレーム 20のダイパッド 2 2 およびリード 3 0 の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド リードの凹んだ面を割止材で満たし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部 3 6 を設け パッケージ本体からリードが水平方向に引き抜かれないようにする。



10

### (特許請求の毎囲)

【請求項1】半導体集積回路デバイス用のバッケージで

実質的に平面状の第1の表面と、この年1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周珠部で垂直方向に前記 第1の表面もよび前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全属のダイバットと。

前記ダイパットの前記第1の表面に配置した半導体集積 回路デバイスと

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の風縁部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを各々か有する複数の全席リート

前記半導体集積回路テバイスに設けてある導電性バット と前記金属リードの前記第1の表面との間をそれそれ接 続する複数の導体と、

の前記第3の表面を覆い バッケージ本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、煎記金属リードの前 記集2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出 し、前記金属リードの前記第1の表面が前記ダイバット の前記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるパッケージ。

【論求事2】前記ダイパットの前記率1の表面が前記金 履リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 紀ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケーンの前記 第1の外側表面で露出している請求項1記載のバッケー 30

【籍水理3】前記金属リートの前記第2の表面が円形の 園館を育する請求項2記載のパッケーン。

【結水準4】前記金属リートの前記第2の表面が長方形 の周峰を有する請求項2記載のパッケージ。

【請求導5】前記パッケージの前記率1の外側長面が周 辺却を有し、前記金鷹リードの全部または複数の一部が その周辺部にある請求項2記数のバッケージ。

【結水項6】前記パッケーシの前記第1の外側表面が周 辺鄙を有し、前記全席リードの全部または複数の一部の 40 **前記載2の表面が前記周辺部の内側にあって前記エンキ** ♥プスレーション材を前記周辺都と前記全属リートの名 ヶの前記第2の表面との間に留めるようにする請求項2 記載のパッケージ。

【結求事7】前記周辺部の内側に第2の表面を各ちか有 する前記金属リードが前記金属リードの前記第1の表面 の反対側に実質的に平面状の第4の表面、すなわち垂直 方向には前記全属リードの前記第1の表面と前記率との 表面との間にあり横方向には前記全属リートの前記第2 の表面と前記り、ケーシの前記第1の外側表面の前記号(56)前記フレームの内側に配置されて前記フレームで接続さ

辺部との間にある第4の表面を有する請求項6記載のパ ッケージ。

【請求項8】前記パッケーシが固縁側部を育し、それら 周韓側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート が有する請求項2記載のバッケージ。

【請求項9】前記全属リートの前記第1の部分が上向き に曲げてある韻木項 8 記載のバッケーン。

【請求項 1 0 】前記タイパットの前記第1の表面が周縁 都を有し、前記半導体集員回路テバイスが前記ダイバッ 上の前記周縁部を越えて延びる請求項目記載のバッケー

【請求項】】】前記半導体業積回路テバイスが前記全属 リードの一部を絶えて延びる請求項10記載のバッケー

【請求項】(2) 前記パッケージが周線側部辺を有し、前 記半導体集積回路デバイスの側部辺が耐記周線側部辺よ りも約0.1ミリメートル以下内側にある請求項11紀 盆のバッケージ。

【請求事】3】前記半導体集積回路テバイスの第1の側 **前記ダイバットの前記第3の表面および前記全篇リート 20 部辺、すなわち前記パッケージの周鋒側部辺から約**()。 6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の尋電性バッ トに導体を接続した請求項11記載のバッケーン。

【箱水導】4】厚さが約0、50ミリメートル以下の額 求項2記載のバッケージ。

(請求項15) 前記金属リードの前記率1の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が前記金属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距 離の約50%である請求項2記載のパッケージ。

【請求項16】 舸記金属リードの前記第2の表面がアレ 一状に配置されている請求項1記載のバッケージ。

【請求項17】前記金属リートの投数の一部が能方向曲 け即を含む語木項2 記載のバッケーン。

【請求項】8】前記全属リートの投数の一部が債方向曲 け部を含む請求項10記数のパッケーン。

【請求導19】前記ダイバットの前記第1の表面が周縁 都を有し、前記半導体集機回路テバイスが前記ダイバッ Fの商記周線部を越えて延びる鉄水項17記載のバッケ - ::.

【請求項20】前記半導体業績回路テバイスが何記全属 リートの一部を絶えて延びる請求項19記載のバッケー

【額水項21】前記全局リートの前記率2の表面がテレ 一体は配置されていて円形の風味部を有し、それら全腸 リートの複数の一部が横方向曲げ部を含む請求項10記 飲のバッケーン。

【請木項22】エンキャブスレーションを飽した半導体 集模回路パッケーシの製造のための金属リートフレーム てあって

切り格で可能な主席フレームと

れ、実質的に平面状の第1の表面と この第1の表面の 反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1 の表面の反対側の前記第2の表面の周線部で垂直方向に 前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的 に平面状の第3の表面とを有する全属のタイパットと。 前記プレームから前記ダイバットに向かってそのダイバ ッドと接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状 の第1の表面と この第1の表面の反対側にある実質的 に平面状の第2の表面と一柄記第1の表面の反対側にあ り垂直方向には前記第1の表面および第2の表面の間に 10 を度布する過程と ある実質的に平面状の第3の表面とを各々が含む複数の 金属リードとを含む金属リートフレーム。

【請求項23】エンキャプスレーションを施した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの金属条片であって、

複数の相互接続した切り捨て可能なマトリクス状の複数 の金属フレームと、

前記プレームの各々の内側に配置されてそのフレームに 接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この 第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の周縁部 で無直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間 にある実質的に平面状の第3の表面とを有する金属のグ イバッドと、

前記フレームの各々から前記ダイバットに向かってその フレームの中でそのダイバッドと接触することなくそれ ぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の 表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前 紀第1の表面の反対側にあり垂直方向には前記第1の表 表面とを含む複数の全層リードとを含むパターニングす みの金属条片。

【請水理24】半導体集機回路テバイスのためのバッケ ージを製造する方法であって、

リートフレーム。すなわち切り独て可能な金属のフレー ムと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続 された金属のダイパッドであって実質的に平面状の第1 の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面 状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2 の表面の周縁郎で垂直方向に前記第1の表面および前記 40 反対側の前記率2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1 第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットと を有するリードフレームであって、前記フレームから前 記ダイパットに向かって前記タイパットに接触すること なくそれぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、こ の第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表 面と、前記第1の表面の反対側の前記率2の表面の風縁 部で垂直方向に前記算1の長面および第2の表面の間に ある実質的に平面状の第3の表面とを各ヶが有する複数 の金属のリートを含むリートフレームを準備する過程

半導体集積回路デバイスを前記タイパットの前記第1の 表面に鉄度する過程と、

前記半導体集積回路テバイス上の複数のポンティンクバ ッドの一つを前記リートの各々の前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集積回路テバイス。前記ダイバットおよび前 記り一トの前記第1の表面および前記タイパットおよび 前記リートの前記算さの表面を覆い前記リートの前記算 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション材

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイバッドおよび前記リートを前記フレームから切 り離し、パッケージ完成品を前記リートフレームから切 り離し、前記リードの前記率1の表面を前記タイパット の前記第1の表面と同じ州平面内またはその水平面より も低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項25】前記エンキャプスレーション材が厠記タ イバットの前記第2の表面を露出させるように また前 記タイパットの前記第1の表面を前記パッケージの前記 リートの前記率1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ うに置布される請求事24記載の方法。

【請求項26】前記ダイバットおよび前記リートの露出 した前記第2の表面を前記エンキャプスレーション材の **塗布後で前記切離しの前に金属でメッキする過程をさら** に含む請求項25記載の方法。

【請求事27】前記リードの切断を 切断後の前記リー Fの各々の第1の部分が前記エンキャプスレーション材 の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

【請求項28】前記リードの前記第1の部分を前記パッ 面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の(30)ケージ本体の前記第1の表面に対して上向きに曲げる過 程をさらに台む請求項27記載の方法。

【請求事29】複数の半導体集積回路テバイスバッケー シを同時並行的に製造する方法であって、

パターニングすみの金属条片。すなわち複数の使い様で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の全属フレームを 含むパターニングずみの主偶条片であって、前記フレー ムの各々の内側にあってそのフレームに接続され 実質 的に平面状の第1の表面と この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを **各々が合む全国のタイパットを有するとともに、前記で** レームの名とからそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 実験的に平面状の第1の表面と、 この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状 の軍3の表面とを各々が有する複数の金属のリートを有 50、するハターエングすみの金属条片を準備する過程と

前記半導体集積回路テバイスの各ヶの上の複数のホンティングパットの一つをその半導体集積回路テバイスと同一のフレーム内の一つのリートの前記第1の表面に電気的に移接する過程と、

前記半導体集長回路デバイス。前記タイパットおよび前記リードの前記第1の表面および前記タイパットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャブスレーション付 を塗布する過程と、

解記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 解記ダイパッドおよび解記リートを顧記フレームからそれぞれ切り難し 接数のパッケージ充成品を解記至属条 片から切り難し 解記パッケージの各々の解記リードの 解記第1の表面を解記ダイパットの解記第1の表面と同 し水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づける過程とを含む方法。

【請求項30】前記エンキャプスレーション材が前記タットをリートプレームの イパッドの前記第2の表面を露出させるように、また前 るポンディングワイヤを 記ダイパッドの前記第1の表面を前記パッケージの前記 ージ外線を形成する硬質 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ。20 ーション材などがある。 うに確布される請求項29記載の方法。 (0003)リードフレ

(請求項31) 半導体集機回路パッケーシを製造するための金属リードフレームを製造する方法であって 金属階板を準備する過程と

育記金属海板の所定部分を除去して、フレームとそのフレーム内にあってそのフレームに接続されているダイバッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対側の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッドと、育記フレームから育記第パットに向かってそのダイパッドに接触することなくそれぞれ延び各ヶが実質的に、30平面状の第1の表面を含む複数のリートとを含むリートフレームを形成する過程と、

前記リードフレームの前記タイパットおよびリートの一方の側の所定の部分にパターニンクすみのフォトレジストマスクを受布する過程と

解記タイパッド総よびリートの一部を化学的にエッチングして解記ダイパッド総よびリートのイスタなしの部分を除去し解記ダイパッド総よび解記リートの各々に実質的に平面状の第3の表面。すり新記ダイパットの解記第2の思報で垂直方向に解記タイパットの解記第2の思報で垂直方向に解記タイパットの解記第1の長面と新記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表面。および解記リートの各々の前記第1の表面の反対側にあって垂直方向に前記リートの前記第1の表面の反対側にあって垂直方向に前記リートの前記第1の表面と前記リートの前記第2の表面との間にある前記リートの第3の表面を形成する過程とを含む方法。

【請水項32】前記辞去する過程がパターニングするの。 る。このようなサートをパッケージ内に含むので製造コフォトレジストでスクを前記全席海板に坐布する過程 ストが上がり、バッケージの小型化が阻害される。したと、前記全席海板を化学的にエッチングして前記主席海 50 かって より小さくより信頼性の高いプラスチックバッ

板の所望の部分を除去する過程とを含む請求項31記載の方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[10001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体集積回路タイプすなわち半導体集積回路チップのための改良製プラスチックパッケージ。およびこの権のパッケーンを製造するための方法およびリートフレームに関する。 【0002】

【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップは 有害な環境からの保護および集積回路・印刷配線回路普板間の電気的相互接続のために ブラスチックパッケージに連奪密封する。この極のパッケージの構成要素としては、全国リードフレーム、半導体集積回路チップ その半導体集積回路チップをリートフレームに付着させる結合材 半導体集積回路チップ上のコンタクトパットをリートフレームの個々のリートに電気的に接続するポンディングワイヤおよびこれら素子を覆ってバッケージ外被を形成する硬質ブラスチックのエンキャブスレーション材などがある。

(0003) リードフレームはこの種のパッケーンの中心的な支持構成物である。リートフレームの一部はパッケーンの内側にあり、プラスチックのエンキャプスレーション材に完全に取り囲まれている。リートフレームのリードの一部はパッケーンから外部に延びてパッケーシの外部接続に用いられる。

【0004】傾用のプラスチック集接回路パッケージおよびリードフレームに関するさらに詳しい背景値報はエューヨーク州ニューヨーク市フィフスプヴェニュー11 4所在のVan Nostrand Reinhold 社1989年発行のR. TummalaおよびE. R ymaszewski共幅の専門者「Microele ctronic Packasins Handbee kjの類名章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックパッケージの問題点は、内部のリードフレームのためにパッケーシの小型化が制限されることである。Rocheはか名義の水国特許第4、530、142号およびCastro名表表の、国特許第5、172、213号に記載されているとかり、当業者はリートフレーム辞法によるパッケーンが登化を試みたが、それらパッケーシは多数の欠点を作う。上記未国特許第4、530、142号記載のパッケーシのフクトがエンキャプスレーション材から容易に引きはかられてパッケーンの体質性が低下する。上記未国特許テラト・172、213号記載のパッケーシは集積回路チップ上のパットから上方に垂直に延びる曲げリートを優ってよったのようなリートをパッケーシ内に含される。したから、パッケージの小型化が阻塞される。したかって、より小さくより信頼性の高いプラスチックパッケーで、

ケージが必要である。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は半導体集積回 路チップを収容する改良型プラスチックパッケージ。お よびそのパッケージの製造のためのサートフレームおよ び方法にある。この発明の一つの実施側による相立て方 法における工程士では全属リートフレームを準備する。 そのリードフレームは切り様で式の長方形のフレームを 含む。ダイパットをそのフレームの中に設けてあり、そ のフレームに接続してある。フレームから横方向に複数 10 きの第1の表面に高粘性の粘着性エンキャプスレーショ のリードがダイバッドとの接触なしにダイバッド方向に 延びている。

【0007】リートフレームのダイバットは長方形の周 辺を有する。ダイパッドは水平な第1の表面を有し、パ ッケージ組立ての際にその上にダイを載せる。この第1 の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表 面があり、周辺部の第2の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の風味にあり 第2の表面から垂直方向に 凹んでいて、ダイバッドの下側表面が降段状のプロフィ ールを示すようにしてある。パッケーン完成品ではエン 20 キャプスレーンョン材がダイバットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を進たしているがダイバットの第2の表面 は僕っていない。ダイバットの第3の表面の下のエンキ ♥プスレーション材はダイバットがパッケージから垂直 方向に引っ張られるのを防止する。

【0 0 0 8 】 るリードは第1の表面と この第1の表面 の反対側の第2の表面と 同様に第1の表面の反対側で 第2の表面の近傍の第3の表面とを備える。第2の表面 は長方形または円形の周線を有する。第3の表面は階段 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か **与垂直に凹んでいる。パッケージ完成品ではリートの第** 3の表面の下をエンキャプスレーション材が満たしてい るが、サードの第2の表面を覆ってはいない。サートの 第2の表面はLCCパッケーシの場合と同様にパッケー ジの外部接続のためのコンタクトとして、または半田珠 の技能のためのランドとして作用する。リードの集3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリードがパッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【①①①9】リートフレームは色いた主席条片から2工 程温式エッチングにより形成する。第1のエッチングエー40 程は金属条片をエッチングで貫通する片面または両面エ ラチングであって、それによって、リートフレームの所 望の全体パターンを全居条片に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺およびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はダイバッ 下およびリードの厚さの一部をエッチングし、それによ って上述の垂直方向に凹んだ平面状または実質的に平面 状の第3の表面をタイパットおよびリートに形成する。 【0010】工程2ではタイパットの上側の第1年面の 上に半導体集構回路を載せる。用途に応じて、タイの面、50、は、バッケーンをキップと同母の大きさにすることもで

横はダイパットの第1の表面の面積よりも小さくする か、またはダイバットの風味部からダイがはみ出すよう に大きくしても差し支えない。

【0011】工程3はダイのポンティングパットの各っ と各リートの第1の表面との間をポンティングワイヤま たは同等の導体で電気的に接続する。ボンディングワイ ヤの接続を受けるリート部分は、例えば誤、全その他の 全属でメッキしておく。

【ひひ12】工程4はタイおよひリートフレームの上向 ン村を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ ン村は硬化する。このエンキャプスレーション村は、タ イーポンディングワイヤーリードの第1の表面 ダイバ ットおよびリートの第3の表面、およひダイおよびリー **下の側面を覆う。タイパットおよびサートの第2の表面** はエンキャプスレーション村には寝われず、 パッケーシ 下側外表面で露出している。

【0.0.1.3】工程5においては、ダイバットおよびリー **ドの森出した第2の表面などのリードフレーム森出表面** を「鍋、金、鉛-亜鉛半田」排、ニッケル、パランウム ほか半田付け可能な金属で半田付けする。用途およびり ードフレーム対対によっては、工程5は省略できる。

【0014】工程6において、パッケージ完成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り離 す。より詳細に述べると、工程6はリードフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち 長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り捨て可能部分をダイバ ッドおよびリードなとリートフレームの部品構成部分か **ら切り載す。工程4におけるエンキャプスレーンョンの** 方法によっては 工程6でエンキャプスレーション材を 切ってパッケージの周辺を形成する。

【0015】工程6はリートフレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に 応して、切勘すみのリートの建都がバッケージの側部が **ら慎方向に延びる。工程6またはその後続の工程に、パ** ッケージ側部で上記切断リードの突出複都を上に曲げて リート権部がバッケージ下側外面におよびリードのエン キャプスレーション部分に傾斜角を成すようにする曲げ 工程を含めることもできる。 パッケージを印刷配収差板 に半田付けする際に、パッケージ下側外面に露出したり ート水平都たけてなく切断サートの上向き曲げ搖部にも 半田を付けて、半田楼紙を勢めるのである。 バッケージ の工棚表面は、バッケージ下面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面およびバッケーシの下 面の残余部分を形成しタイパットおよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【0.0.1.6】この発明のバッケージは多数の利点を備し、 え、大島カデルイスやアナログデバイスなど多数の用途 に有用である。このバッケージは小型化できる。例え

19

きる。また、バッケージをごく薄くすることもできる。 この発明によると、厚さり、 5 ミリメートル以下のパッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配置してポンティングワイヤの長さを最小にすること がてきる。ダイハッドの露出した第2の表面を ハッケ ージ冷却に備えて半田で印刷配根差板に結合することも できる。

【0017】上述のリートフレーム バッケーンおよび 組立て方法の多数の変形をこの明細書に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の同時並行的製造を可能にするリードフレームを用い る.

[0018]

[発明の実施の形態] 図 | はこの発明による半導体集積 回路テバイスバッケージ相立て方法の流れ図である。 図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の実施例を示す。

【0019】図1の工程1において金属フレームを準備 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら金属 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ) では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリードフレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台金 メッキ銅 メッキ銅合金、台金37 (ニッケル37%、誤55%の台金) 絹メッキ鋼なと 慣用のリードフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方 形タイパー21と中心寄りの長方形のダムパー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には 30 たは実質的に水平の表面を含む。 明らかであろう)。 複数のリードフレーム20を金属条 片にエッチングで形成したもの(何えは図16多線)な ど代替的実施例(図示してない)ではタイパー21を省 略してリードフレーム周辺部を腕振りっトフレーム間の 金属条片の一郎で形成することもできる。もう一つの代 營的実施例 (四示してない) ではタイパー21とタイパ ー21・ダムバー29間リード部分とを省略して リー ドフレーム外側フレームをダムパー29て構成すること もできる。

【0022】長方形岡様を有するダイバット22をタイ 40 パー21に接続してある。 タイパット22はタムバー2 9の内側にある。二つの核続線で8がタイパットででを ダムバー29およびタイパー21に接続している。図1 の工程6では、接続線30をタムバー29の内側でリー ドフレーム20から切り無す。

【0023】タイパー21からダムパー2を経由でダイ パッド22の側面に向かって18本のリート30かタイ パット22との接触なしに譲方向に延びている。苔リー **下30の第1の端部34はタイパット22の近傍に位置** する。図1の工程もにおいて、名り+トはフェバーなり、50、部接続のために十分な大きさにする。単2の矛面30は

とリート30の年1の端部34との間で切り難される。 代替の実施例(図示してない)では、リート30をタイ ハー21起点でなくダムバー39起点で設けることもで き またダムバー2 9 およびクイバー2 1 を複数の対称 配置条片で接続することもできる。

【りり24】図2に示したリートフレーム2りのリート 30の位置もよび横方向経路は例示にすぎない。 これら リートの数。位置および横方向経路は用途によって変わ る。この発明の利点は特定の半導体集積回路フィのナン 10 デュングパットの故および位置に柔軟に対処するように 設計できることである。

[0025]図2の18本のリート30のうち14本は 直棟伏である。これらリードのうち4本はダムバー29 とダイパット22との間に後方向曲げ部を含む。直接状 リート30の各々は、そのリート30の機働面から垂直 方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、隣接リートとうしの間で配置を 少しすらしてある。 バッケーシ完成品ではこれらアンプ 一耳部36はパッケージのエンキャプスレーション材と する。図2はこの発明によるリートフレーム20の平面(20) 絡み合い、パッケージ本体からリート30が水平方向に 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代 わりにリート30中の食造孔または凹みをエンキャプス レーション材との格みに用いることもできる。

【0026】図3は図2の練3~3で見たダムバー29 の平行部は内のリートフレーム20の版画図である。2 イバット22および二つの互いに相対するリート30分 示してある。図示したリート30の各部分はタムハー2 9のすぐ内側から始まっている。 ダイバット22および リード3()の両方の下側表面は垂直方向に凹んた小平ま

[0027] 図3のダイバットごごは平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24 および 平面状の同じく反対側の第3の表面25を含む、これら 表面と直交する第1の側部表面27か第3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は第2の 表面24から戻さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。 すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の表面2 3と第2の表面24との間に位置する。タイパット20 の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の 高さ「H」を有する。タイパット22の第3の表面25 は第2の表面24の回縁部にあり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り回んている。

【0008】四3のサート30の各々は千面状の第1の 表面31を含む、第1の表面31の反対側には平面状の 第2の表面32および平面状の第3の表面33かある。 第2の表面32はダムバー29から始まりダムバー29 の内側でタイパットな2に向かって少し延びる。この裏 絶例では、第2の表面32は長方形の周縁を有する。第 **なの表面の長さは用途によって変わるか。バッケーシ外**  第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終緯 34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32 から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわ ち、集3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第 2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図 示してない)がリード30の第3の面33近傍の横方向 側部から垂直に延びている。

【0029】図1の工程6では、リートフレーム20の エンキャプスレーションのあと、リート30をタムパー 29の内側で図2の直線A-A、B-B、C-Cおよび 10 D-D沿いに切り離す。この切断はリーF30の年2の 表面32を含む部分で垂直方向に行う。パッケージ完成 品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32 がパッケージを直接的または間接的に外部のED刷配視基 板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パ ッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエン キャプスレーション材で覆われ、したかってパッケージ 本体の内側にある(図5)。

【0030】図3のリードフレーム20のダイバッド2 2およびリード30の高さ「H」の数値倒としては、約 20 (). 15万至(). 5()ミリメートル 凍さ「H1」の数 値倒としては約0、0.75乃至0、2.5ミリメートルが 挙げられる。ダイパッド22の水平方向インテント 「V」の数値例としては約0.025万至0.25ミリ メートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H 1」「W」で示した部分にも連合する)。 百分比でいう と、「H1」の値は「H」の値、すなわち第1の表面2 3および31と第2の表面24および32との間の距離 「H」の33%乃至75%の範囲または約50%であ る。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリードフレーム20は色取り金属条 片から湿式エッチングによって形成する。周知の通り、 化学的エッチング (化学的ミリング) は、フォトリング ラフィ、フィトレジストー および全異溶解液状化手物質 を用いて金属条片にパターンをエッチングで形成するフ ロセスである。通常は、まずフォトレジスト層をその金 縄条片の片面または両面に付着させる。次に、そのフォ トレジスト港を所望のパターンのマスクを達して露光す る。そのフォトレジスト階を現像して硬化させ、パター のマスク形成ずみの条片の片面または画面に化学物質を 吹き付けその他の方法で作用させる。全属条片の露出部 分はエッチングで除去され。 全属条片には所望のパター ンが残る。

[0032]図2および図3(図9 図13、図15お よび図16も同様)のリートフレーム20を形成するの に二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工 程では、金属条片の平面状表面の片面または両面に付着 させたフォトレジストパターンにしたかってその条片の 片面または両面からエッチングを進める。この第十のエー50。間中は接地しており、

ッチング工程で、全居条片の諸部分を完全に除去し、図 **なに倒示したとおり、リートプレームの全体的なパクー** ンを形成する。次に、ダイバットの風味部およびリード の所望部分を第2のフォトレジストパターンで覆わない まま露出させ、エッチング除去に適した状態にする。第 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレシストバタ ーンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方 向一郎を除去する。この第2のエッチング工程で「図2 および図3のリートフレーム凹み面(すなわちタイパッ 122の第3の表面25およびリート30のダムバー2 9内側の第3の表面を形成する。ダムバー29の内側で は 通常は接続線28もこの第2のエッチング工程にか ける。ダイパッドおよびリードの新望部分の新望の厚み がエッチングで除去されると、この第2のエッチングエ 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットおよびリートの所望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。第2のエッチング工程によるエ ッチングの径さは、ダイバッド22およびリート30を パッケーシ本体に留めるに十分な量のエンキャブスレー - ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー ト30の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 満たす鍵とする。遊客は第2のエッチング工程でダイバ ットおよびリードの厚みの約5.0%を除去するが、この 値はダイバッドおよびリードの厚みの約3.3%乃至7.5 %の範囲で定められる。エッチング処理のばらつきのた めに 第3の表面25 および33は平面状でなくほぼ平 面状になるに留まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部 を伴うこともあろう。

【0033】リードフレーム20の形成を、順送り打抜 さにより全体的パターンを形成する工程と、打抜きすみ リードフレームのダイバットおよびリードを上述の化学 的エッチングにより厚み方向に部分的に凹み表面を形成 するように除去する工程とによって行うこともてきる。 【0034】図1の工程2において半導体集積回路タイ 52をダイバット22の第1の表面23の中央に載せ る。パッド22へのダイ52の数量および付着は慣用の タイ付着マシンおよび権用のダイ付着エポキシによって 行うことがてきる。この工程2およびそれ以降の租立て ニングしたフォトレジストマスクを形成する。矢に、こ、40、工程の期間中は、図2のサードフレーム20を鈴電放発 に対するダイ保護のために接地しておく。

【0035】図1の工程3では、半導体集積回路タイち 2(図5)上の個々のポンティングパットと個々のリー F 3 0 の第1 の表面 3 1 との間を導電性金属ホンティン クワイヤ54またはその同等物で鑑気的に接続する。第 1の表面31は金、銀、ニッケル、バラジウム - 鋼その 他の金属でメッキすることもできる。図2のリートフレ ーム20は、評電飲意による半導体集積回路デバイスの 損傷を防ぐためにこのボンディングワイヤ接続工程の期

[0036]図1の工程4では、図2のリートフレーム 20に高粘性の粘着エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンディングワイヤち4、ダイバッド22の個方表 面26および27、ダイバット22の第1の表面23お よびダイ3の表面25、リード30の第1の表面31、 第3の表面33および側方表面を覆う(図5)。ダイパ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の長面3 2はエンキャプスレーション材には覆われてなく露出し たままである。代替的実施例では、ダイパット22をエー10 ンキャプスレーション工程のあいだ裏返しにして ダイ パット22の年2の表面24の下にエンキャプスレーシ ョン村の薄い層が形成されるようにする。その実施所で は、タイパット22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション衬を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は簡用のブラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。その 手法では、図2のリードフレーム20を型の中におき、 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型(20)のリードフレーム20の斜視図である。この例では、エ エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 慣用のプラスチックモールド材料である。 このモールト 材料としては、日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび任友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、サードフレーム20 に個用のゲートを設けることもできる。型の側面は完成 品取出しを容易にするためにテーバー状にする。

13

【0038】工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと。 もできる。例えば、図2のリードフレーム20をまず水 平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexler‐Hysol仕 市販のHYSOL4451 エポキシなど慣用の硬化可能 な高點性粘着材の互いに開放するピーズをリードフレー ム20に使布して、ダイち2の周囲およびリード30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。第3のステップとして、140℃で1時間 て、HYSOL4451液状エンキャブスレーション材 などパッケージのエンキャプスレーションに迫した慣用 の硬化可能な高結性結番符をピースの内側に塗布してク ム内部の不完全なパッケージをエンキャプスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で1時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せ、リードフレーム20上にエンキャブスレーション材 の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4に 用いた場合は、工程もは底を用いてエンキャアスレージ ョン村を切断し、直交パッケーシ側面を形成するととも、50~6年側の第2の差面52とデーバ付き側面55とを有す

にリートフレームからバッケーシ完成品を切り離す。同 様のモールト処理およびそれに続く個によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出験第09/103.760号に記載されて おり ここにを頼してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

【0.0.3.9】図1の工程5では、図2のリートフレーム 20の締部分のうち、ダイバット22の第2の表面2 4 リート30の第2の表面32なとエンキャブスレー ション材で覆われない部分を、印刷配牌基板と両立性あ る慣用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例 としては、用途に応じて全。ニッケル、パラジウム、イ ンコネル、鉛糯半田、タンタルなどが挙げられる。リー トフレーム20の形成に用いた金属がメッキを要しない 全国またはメッキずみの全国である場合は工程5は省略 できる。例えば、リードフレーム20形成用条片がニッ ケルバラジウムメッキを施した鋼である場合は 工程5 は省略する。

[0040] 図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 程4にモールト処理を用いている。硬化したエンキャブ スレーション村のプロックがパッケージ本体5~を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はタ ムバー29の内側にある。したがって、リード30の電 出部分はパッケージ本体5~の側面5~とダムパー29 との間で延びている。

[0041] 図1の工程6はエンキャプスレーションず みのリードフレーム2()(図4)を図2の根A-A、B -B. C-CおよびD-Dで切断する。図2を参照する と 工程6はダムバー29の内側でリード30を切り触 す(図3)。工程2も接続牌30をダムバー29の内側 で切り難す。最後に、工程6はパッケージ完成品をリー トプレーム20の切り捨て可能部分から切り難すことに よってパッケージ形成を充了する。

【0042】工程6はパンチ、紀または同等の原断装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体3.5が図5に示 すようなモールド体である場合はパンチまたは底を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム20から切断する。パッケ 加熱してそのビーズを硬化させる。第4のステップとじ、40、一ジを反転させて、タムバー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、パッケージ側面5.5 から延びるリート30の切断部分が長さ奪ミリメートル から倒えばり、ちミリメートルの範囲に入るように変え ることがてきる。

【0043】図5はこの発明によるパッケージ完成品5 0の断面図である。バッケージ充成品50は図2のリー トプレーム20で製造し、図4の状態からパンチで切り 難したものである。バッケージを0のバッケーシ事体を 1はモール)で形成してある。バッケーシ5のは平面状

【0044】図2のリートフレーム20から製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5のパッケーシ5 () のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 例には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の風縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から垂直方向に凍さ「Hl」だけ凹んでいる。第3の表 面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24 10 との間に位置し、パッケージ本体も1形成用のエンキャ プスレーション村で覆われている。第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイバット22がパッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面 -2.2はパッケージ50の下側表面56で露出し、したが ってパッケージ50の下側の第2の表面56の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイパット22はパッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

[0045] 図5において、半導体業長回路ダイ52は 側面55から負方向にはみ出され ダイパッド22の第1の表面23に付着させてある。ダ 20 回55でリード30を切断する。 452のボンディングパット53の各々とリート30の [0051] 代替の実施例(図示第1の表面との間をボンディングワイヤ54で検索す ト30の切離しずみ継部35をパネ平面内で様方向にはみ出させる。

【0046】図5のパッケージ50は複数のリード30を含み、これらリードの各々は図2のリートフレーム20から第2の表面32のダムパー29の内側の点で切り離したものである。切り離されたリード30の配置と数はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に応じて変わる。倒えば、図2の場合のようにリード30には複様状のものも曲げ部を含むものもある。

【0047】図2の場合と同様に、切り難しずみのリード30の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側のほぼ平面状の第3の表面33とを名む。第3の表面33はエンキャプスレーション村による被覆を受けるように 第2の表面32から灌さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には乗1の表面31と第2の表面32との間に位置する。リード3(の第2の表面32はエンキャプスレーション村には関われず、パッケージ50の下側表面56で露出する。

【0048】図5において、リート30の第1の表面31の5ちパッケージ本体51の内部にある部分はタイパッド22の第1の表面23と同じ水平面内になる。タイパッド22をモールト内で上に上げた構造の代替の実施例(図示してない)では、リート30の第1の表面31のうちパッケージ本体51の内部にある部分は上がったダイパッド22の第1の表面23よりも低い水平面内にある。

【0049】図5の切り離しずみのリートさりの各ヶは パッケージ側面55から横に延びる切断縁部さりを含 み、リート30の第2の表面32の核糸の水平部分および下側パッケージ表面56に対し傾斜角をを成すように曲げてある。角度をは約15°乃至70°の範囲に設定できる。図示のとおり、リード30の第2の表面32の上向き曲げ終端部35は露出している。リード30のこの曲げ終端部35の長さはパッケーン側面55から例えば0:15ミリメートルであるが、用途に応じてこの故道は変えることができる。その故鐘範囲は零ミリメートルから約0、50ミリメートルである。

16

【0050】図5のリード30の曲げ終端部35の上向きの曲げ都は工程6においてパッケージ50をリートフレーム20からパンチ操作で切り離すスタンピングマジンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、リード30の終端部35をパッケージ側面55に接触するように、すなわち角度のを水平面とテーパー付きパッケージ側面55との成す角度と等しくするように曲ける。さらにもう一つの代替実施例(図示してない)では、図1の工程6で、リード30の切断端がパッケージ側面55から横方向にはみ出さないようにパッケージ側面55でリード30を切断する。

【0051】代替の実施例(図示してない)では、リード30の切離しずみ機能35をパッケージ側面55から水平面内で構方向にはみ出させる。すなわち、切離しずみの複部35を図5の場合のように曲げるのでなく、角度もが森度に寄しくなるようにリート30の残余の部分と同じ水平面内で構方向に延ばすのである。上記工程6で個を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。工程6に配を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別に追加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

(0052)図6において 半田パンプ57をバッケージ50と印刷配算基板(図示してない)との間に付着させる。半田パンプ57はリート30の第2の表面32に接触し、リート30の曲が推荐35を覆っている。

【10053】代替の実施例(図示してない)では、ダイバット22の露出した第2の表面24を半田ペーストなどで印刷配線管板に導電的に接続してバッケージ除却に備える。この除却は熱伝導により行われる。

【0054】図7は図5のパッケージ50の下側表面56を示す。パッケージ50の第2の表面56はダイパッ40122の第2の表面24と「切断ずみのリート30の第2の表面32と「硬化ずみのエンキャブスレージュンはとから成る。リート30の印象との表面36は長方形の回縁を有する。リート30の印象しずみ供給部35は下側表面56の始からわずかに延びている。第2の表面32は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にすることができる。ダイパット22の第2の表面24は長方形の風縁を有するが、それ以外の形状にすることもてきる。

【0.05.5】図7では、リートさりの第2の表面30を 50 パンケーシ50の下側表面36で発着いに整列配置して ある。リート30の切離しすみの終編師35は王側表面 56の周継から少し延びている。図8は代替的バッケー ジ61)の下側外表面61を示す。図8では、切離しずみ リード63の露出した長方形の第2の表面64(図9) をバッケージ61)の下側表面61の協の少し内側で一列 に並べてある。これら第2の表面64はパッケージ60 の下側表面の風味から例えば約(0.0)5ミリメートルの 位置に配置するが、この数値は用途によって変わる。代 着の実施例(図示してない)では、第2の表面64は長 を形成する。

【0056】図9は図8のパッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイバッド22およびリート 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リッドフレーム62は国2 および国3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、数および位置を除いてリードフレー ム20と同じ方法で製造する。したがって、重複説明は 省略する。

リード63はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 64はパッケージの外部コンタクトとして作用する。し かし、図2 および図3のリードフレーム2 ()の年2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムバー29 (図2) のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面668よび第4の表 面65の間でダイパッド24により近く位置している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リー30 ード63の第2の表面64から深さ「H1」だけ垂直方 向に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 横方向にはダムバー29(図示してないが図2の場合と 同じ) と第2の表面64との間にあり、第3の表面66 は祭2の表面64とダイパッド22との間にある。

【0058】図8および図9のリード63の第2の表面 6.4の風味は多様なパッケージ外部技統を容易にするよ うに多様な形状にすることができる。例えば、この第2 形状にすることができ、また円形の風味を備える形状に することもできる。

【0059】図10は図8のバッケーン60の断面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり、第4 の表面6.5はパッケーシ側面5.5に階接し、第2.の表面 はパッケージ60の下側表面61の周線線から所定距離 たけ内側にある。

【0060】図8および図10において、バッケーシ末 体を形成するエンキャブスレーション科がリートの3をしか、イ52の下側各面88とダイバッ172の第1の各面8

その第2の表面64を除さ全部覆っている。すなわち、 リート63の第3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケージ内部にある。リードの切断端部がパッケージ側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンラン材はバッケージ側面から延びたりー 上切断部を覆っていない。

【0061】図11は図1の方法で製造可能なこの発明 によるもう一つのパッケージの断面図である。図11は 方形でなく円形の周袜を有し、相互接続用半田はラント 10 図12の様11-11で見た断面を示す。ダイ52を憧 用のエポキシダイ接着剤8.7によりダイバット7.2の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パッド72の周縁部を越え またパッケージ70のリー 172の上側の第1の表面76を触えて延びている。し たがって、バッケージ70の大きさはチップの大きさと ほぼ間じにある。ダイ52の側面52Aとパッケージ側 面77との間の距離はポンディングワイヤのある側では 約0.6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイバッド72の周 【0057】図2のリード30の場合と同様に、図9の 20 縁を継えて延びるが、リート73を継えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない) すな わちポンティングワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施例では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミりメートルほどである。

> [0062]図11には四つのリード73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート フレーム7.1で示すとおり換方向曲げを含み、それらが 二つの外側リード73の後方にあるからである。

> 【0063】図11において、短いポンティンクワイヤ 77がダイ55の上のポンティングバッ153の各っと リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティングワイヤ77の第1の表面76个の接続 はリート73の単1の雑86でパッケーシ側面79に隣 後して行う。

【0064】図11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケージであるが、ラントグリップアレー(し GAIバッケーンも可能である。図12に示すとおり、 の表面6.4 は図8の場合のように長方別の固株を備える。40、相互接続用半田珠78のアレーをバッケージ70の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とバッケーシ側面79との間の距 難は変わり得る(図10季暖)。

> 【0065】四11のパッケーシ本体81はモールトし たエンキャプスレーション村で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の麒麟中に、ダイち2の下側表面を9とリート73の 第1の表面との間をエンキャプスレーション目が適た。 す。非導爲性(すなわち絶縁性)の結若材エホテンを?

2との間に入れ、ダイ52をダイバット72に付着さ せ、ダイ52をリード73の第1の表面76の上に間隔 を隔てて保持する。また、ダイ52がリード73を越え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ 55の下側表面89とリート73の第1の表面76との 間に入れ、ダイ55とリート73との間に関陣を設け る.

[0066] 図11のリート73の各々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 同様にほぼ平面状の第2の表面7.4 および第3の表面7. 10 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の場8 6と反対の第2の編85にある。これと対称的に 図6 のパッケージ5 ()のリード3()の第2の表面32の位置 および図8のバッケージ60のリート63の第2の表面 64の位置はそれぞれのバッケージの下側外面の風縁上 またはその近傍にある。

[0067]四11において、各リート73の第3の表 面75はリード73の第2の表面74に隣接しその第2 の表面7.4から深さ「H)」だけ兼直方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76 20 3のいくつかはダムバー29から第2のリート復85 と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり、エンキャプスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がバッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いてい る。エンキャブスレーション材はリート73の第2の表 道を覆っていない。

【0068】図11のパッケージ70の第パット72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周 30 において、各リート73を図13のダムパー29の内側 緑のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面 84は第2の表面83を取り囲みその表面83から深さ 「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。 ダイバット70の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じ水 平面内にある。

【0069】図11のダイバッド72の第3の表面84 は曲直方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイパット22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。図11に示 すとおり、エンキャプスレーション村かタイパット72~40 の第3の表面84を覆い、タイパット72が垂直方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを防いている。 エンキャプスレーション付はダイバット70円来2円表 面を覆っていない。 パッケージ 冷却を容易にするため に、ダイパッド72の第2の表面83を半田肆または同 等の導体で外部の印刷配線普板に接続することもでき る。代替的に「ダイバッド72を図1の工程4で上側に 殺けて、ダイバッド72をエンキャプスレーション材で 覆いバッケージ本体81の内部に取り込むこともてき る。その場合は、リートで3の第1の表面でもはタイパーが、かて形成するリートフレームで1の動は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置づけられる。 [0070]図12は図11のバッケージ70の下側外 面80をリード73の第2の表面74に半田はを配置す る前の状態で示した平面図である。 図示のとおり 第2 の表面74は円形でありアレー状に配置されている。リ ート13の第3の表面75はこの図では見えない。すな わち 第3の表面75はエンキャプスレーション村で雇 われ。したがってパッケージ本体81の内部にあるから である。全属の角板88を下側表面80の四つの角の各 っに記憶する。

20

[0071]図13は図118よび図12のパッケージ 71)の製造に着したリードフレーム71の平面図であ る。図2の長方形のダイパッド22と異なり、図13の ダイバット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方形部分7.2を含み これら四つの部分をバッケー シ治却のために印刷配線基板に半田球で接続する。

[0072]図13のリート73は用途に応じて多様な 形状ねよび長さにできる。より詳細にいうと、リード7 (図11)における円形の第2の表面74に至る展延部 で慎方向に真っ直ぐである。またそれらリード73の他 のいくつかはダムバー29と第2のリート線85(図1 1)における第2の表面74との間で一つ以上の信方向 曲げ部を有する。リードフレーム71の各角部における 二つのリート73は同一のリート4886に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな い) では、リード73にエンキャプスレーション村との 絡み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6 てリードフレーム7.1から切り離す。この切断はダムバ -29の内側で リートフレーム71の図13の線A-A B-B、C-CおよびD-Dにおける全居製魚部は 88の他の外側で行う。

【ロロ73】上述のバッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには、この明細雲に基づさ多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば「四14 は、複数のパッケージを図5、図10または図11に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の流れ図であ る。図14の基本的工程は図1の場合と同じてあり、し たかって、各工程の詳細な説明は不要であろう。図1の 処理と図14の処理との長は複数パッケーシの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改変されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートでし ーム20、62 71などの複数のリートフレームを一 つの全居条片シート上にマトリクスの形でエッチレグに より近接形成することによって可能になる。

[10 0 7 4 ] 図 ] 5 は全属条片 9 0 上の 1 2 個のリート アレームで1のマトリクスを示す。条件90にエッチン

::

えば 条片91に36個または64個のリートフレーム 91をエッチングで形成できる。リートフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階順送りス タンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9 ()に同時並行的にエッチングで形成したものである。図 15の影状については、図14の工程4を上述のとおり 慣用のモールト手法を用いて行い、条片90の各リート フレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成でき る。すなわら、型は各ダイに対して個々の型空網を値 え、図4の場合と同様に個々の不完全なパッケージのアー10 レーを形成する。工程6はパンチまたは铌を用いて個々 のパッケージを条片90から切断する。

21

[0075]図16は8個のリートフレーム20(図 2) の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に覆っの パッケージをモールトする代わりに 二つのマトリクス の各々のリードフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。これらエンキ ャプスレーション材のブロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの周囲にHYSOL4451提 20 若胡ピーズをまず途布することによって行う。ビーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に進布し、各ダイ5 2およびダム内側の加工中のパッケーン50をエンキャ プスレーション材で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション衬を加熱などにより硬化させ、リードフレ ーム2(1の二つのマトリクスの各々の上にエンキャプス レーション材の連続したプロックを形成する。図14の 工程6では、8個の別々のバッケージ50を二つの条片 93の各々から切り離すのに鋸を用いる。工程6はリー 30 22 ダイパッド ドフレーム20 とダイパッド22とリード30との間を 切断する。また。工程6は直交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャプスレーション衬を切断する。

【()()76】この発明の実施例の上述の説明は限示のた めのものであって税定を意図するものではない。この明 細書から、上記以外の実施例が当集者には目明である

#### 【図画の簡単な説明】

- 【図】】パッケージ製造方法の流れ図。
- 【図2】パッケージ製造に用いるリートフレームの平面 40
- 【図3】図2の練3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

[②4] 図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション材によるダイ付着およびエンキャプスレ ーション後の斜切区。

【図5】パッケ・ン完成品 すなわちパッケーシ本体を モールドしてパンチによりリートフレームから分離した バッケージ完成品の断面図。

【図6】リードの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図りのパッケージの断画図。

【図7】図5のバッケージ下側表面の平面図。

【図8】代替バッケージの下側表面の平面図。

【図9】図8のパッケージの製造のためのダイパットお よびリードのダムバーの内側で見た断面図。

【図10】図8のパッケージの断面図。

【図11】ダイがダイバット周辺から様方向にリートの 長さの一部を越えてはみ出して延びている代替的バッケ ーンの断面図。

【図12】相互接続用半田球を備えない図12のパッケ ージの下側表面の平面図。

【図13】図11および図12のパッケージの製造のた めのリードフレームの平面図。

【図】4】複数のパッケージを同時並行的に製造する方 法の流れ図。

【図15】全国条片のエッチングで形成した6個のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

【図16】金属条片のエッチングで形成した8個のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

#### 【行号の説明】

タイパー 2 1 20 リードフレーム 23 第1の表面

24 第2の表面 25 第3の表面

27 第2の直交側面 26 第1の直交側面

29 ダムバー 28 接接槽

31 第1の表面 30 9-1

33 第3の表面 32 第2の表面

3.5 曲げ機能 リート先信 34

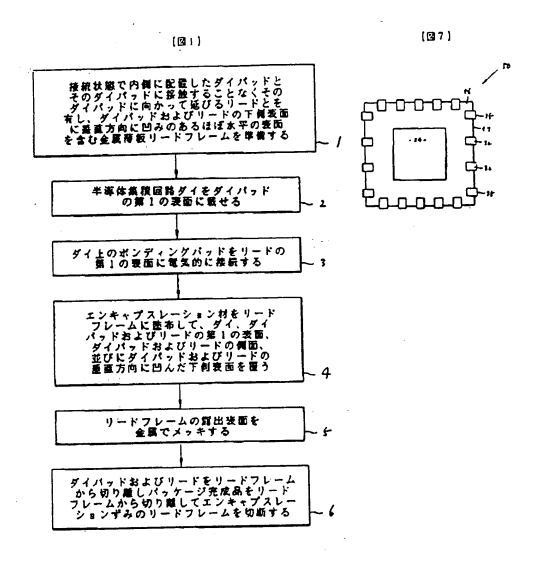
50, 60 70 1195-アンカー耳部 36

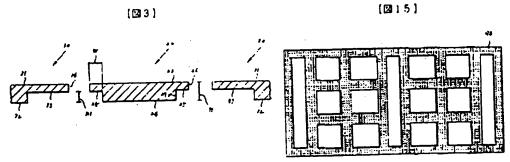
パッケージ本体 52 タイ 51

53 ポンティングパッド54 ポンティングワイヤ

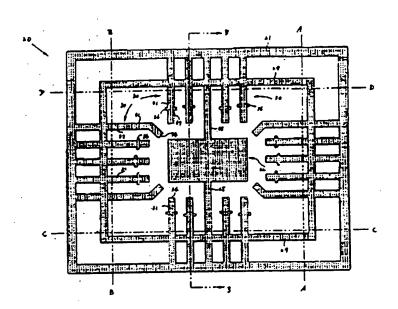
55 側面56 下側表面

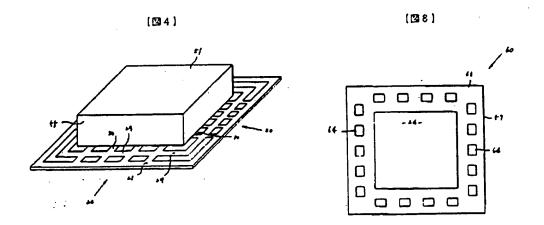
78 半田寸





[2]2]

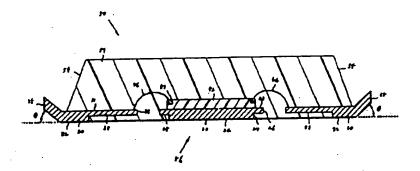




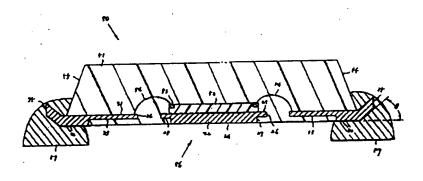
(15)

特階2000-150765

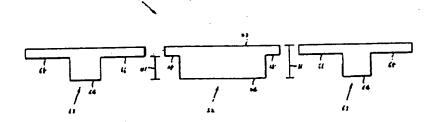
(25)



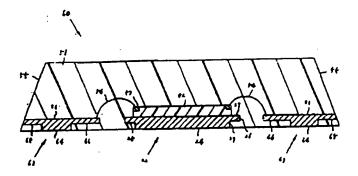
(**2**16)



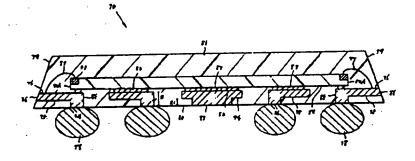
(**29**)



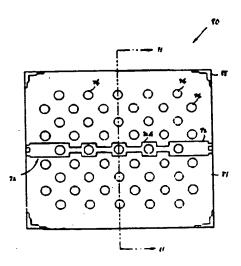
[210]



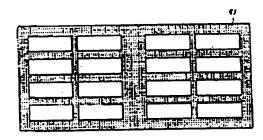
[211]



[212]



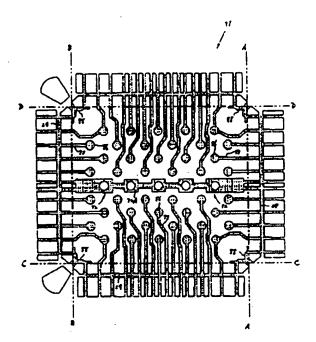
[2]16]



特闘2000-150765

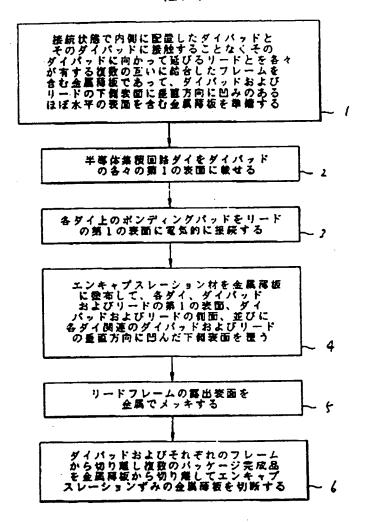
(17)

(**2**13)



3/3/03 9 38 4

[214]



## フロントページの様き

(72)発明者 トーマス ピー、グレン アメリカ台京国 アリリナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コート 1001

(72)発明者 スコット ジェイ、ジョウラー アメリカ台京園 アリソナ州 85296 キ ルパート、イースト アラヒアン コート 1436 (元)発明者 ディクェッド ロマン アメリカ合衆国 アリソナ州 85284 デ ンブル、ウェスト パロミーノ トライフ 428

(元)発明者 シェイ、エッチ、イー 検囲 ソウル、カンドンーク、アムサート シーカントンアパートメント 7-202 (19)

特別2000-150765

(72)発明者 ディー、エッチ、ムン 韓国 ソウル、クッンジンーク、クンジャ - ドン 465-7

3/3/03 9 38 Al